

Установка плазменной обработки Atto

**Производитель:**

Diener Electronic

Цена:

Цена по запросу

Описание

Установки серии Atto предназначены для плазмохимической обработки образцов малых и средних размеров в R&D-лабораториях и на опытных производствах. В бюджетных малогабаритных установках проводятся все основные виды плазменной обработки при минимальных затратах. Различные варианты материалов камеры и типов генераторов позволяют получить конфигурацию идеально подходящую под конкретное применение.

Установки Atto представляют собой модификацию серии Zepto с камерой увеличенного объема 10,5 л и более мощным генератором (200 Вт для версии 40 кГц). Основными преимуществами установок серии Atto являются низкая стоимость и малые сроки изготовления. Установки Atto самые популярные в

низкобюджетном сегменте благодаря идеальному соотношению функциональности, производительности и стоимости.

Области применения

- Керамика 60×48 мм: очистка перед напылением, микросваркой; удаление остатков ФР;
- Полупроводниковые пластины до 6": очистка перед напылением, микросваркой; удаление остатков ФР;
- Печатные платы малого размера: очистка отверстий и поверхности перед монтажом;
- Обработка объемных образцов: электроника, приборостроение, медицина и др.;
- R&D и исследования.